19日本国特許庁(JP)

(1)特許出願公開

®Int.Cl. 5

بري

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月24日

G 01 N 3/00

Z 7005-2G

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全4頁)

②特 顧 平1-260030

②出 颐 平1(1989)10月6日

创発 明 者 清 水 浩 也 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

@発明者渡辺道弘茨城県土浦市神立町502番地株式会社日立製作所機械研

究所内

'@発 明 者 三 浦 敏 之 茨城県勝田市大字稲田1410番地 株式会社日立製作所東海

工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 粗 普

1. 発明の名称

郝膜材料の機械的特性翡定装置

- 2.特許請求の範囲
 - 1. 基板上に薄膜を形成してサンプルの反り変形 量を測定し、この反り変形量から辨膜の膜応力 を算定し、あるいは群膜の機械的特性を算定す る装置において、少なくとも2個のサンプルを 収納する容器と、サンプルを置くオプテイカル フラツトとサンプルを任意の温度まで加熱、冷 却し、あるいは一定の程度に保つ程度調整装置 と、容器内の雰囲気を任意の気体に変え、ある いは真空雰囲気にするガス排気装置とガス導入 装置と、サンプル及びオプテイカルフラットに サンプルの反り変形量と認定するためのレーザ ーピームを照射するレーザービーム発生装置と、 サンプル及びオフテイカルフラツトにレーザー ピームを導く光学系と、サンプル及びオプテイ カルフラツトに風射されたレーザービームの反 射ビームをスチールカメラ又はテレビカメラに

導くための光学系と、前記テレビカメラによつ て得られた画像を処理し、機械的特性を算出す るための処理装置からなるものであることを特 徴とする群膜材料の機械的特性器定装置。

- 2.特許請求の範囲第1項記載の装置においてレーザービーム発生装置は、サンブルの反り変形量を制定するために適切な波長のレーザービームを発生するものであることを特徴とする誹謗材料の機械的特性測定装置。
- 3. 上記レーザーピーム発生装置のレーザーとして、色素レーザー又はエキシマ、窒素、HeーNe等の気体レーザー又は該気体レーザーからの高間はより励起される色素レーザー、又はいる色素レーザー、ストリーがある色素レーザー、ストリーがある。 は波長可変レーザー、又は自由電子レーザーは 別によりがある。 は波長可変レーザー、対しませんが は波長可変レーザー、対しませんが 別定装置。
- 4. 特許請求の範囲第1項記載の装置においてレーザービームを導く光学系はレンズ、鏡、半透

明練、ビームエキスパンダーから成るものであることを特徴とする薄膜材料の機械的特性調定 装置。

- 5. 特許請求の範囲第1項記載の装置においてサンプルの反り変形量の測定にオプテイカルフラットの表面で反射されたレーザービームとサンプルの表面で反射されたレーザービームの干渉により生じたニュートンリング像を用いることを特徴とした弾膜材料の機械的特性測定装置。

びヤング率に依存することを利用する援動リード 法がある。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は任意の温度における確膜材料の 膜応力測定について配慮がされておらず、室温以 外の状態での測定ができないという問題点があつ た。

本発明は任意の温度における薄膜材料の膜応力の高精度な測定を可能にすることを目的としている。

従来技術は薄膜材料のヤング率を測定する際、 薄膜単体のサンプルが必要であること、関定装置 が大がかりになること、等の欠点があつた。

本発明は基板上に薄膜を形成したサンプルを用いて、容易にヤング率を調定することを目的としている。

本発明の他の目的は、脊膜材料の熱膨張係数を容易に測定することにある。

〔 課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、温度調整装置によ

3. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は世子デバイスに使用される群既材料の 膜広力及び機械的特性調定装置に関する。

〔従来の技術〕

り、サンプルを収納する容器内部の温度を任意に 制御できるようにしたものである:

また、室胤以外の状態でサンプルの反り変形量を謝定するために、比較的波長の短かいレーザー ビームの干渉効果により反り変形量を測定できる ようにしたものである。

さらに、辞談材料のヤング率と無影張係数を容易に測定するため、目的とする辞談材料を異なった2個の基板上に形成したサンプルを用い、これを同時にサンプル収納容器に収納し、同時に温度変化を与えながら反り変形量を測定するようにしたものである。

〔作用〕

温度開整装置は、サンプル収納容器内の温度をモニターし、その情報をフィードバックすることにより、指示された温度よりも容器内部の温度が低ければヒーターを作動させ、逆に示指された温度よりも容器内部の温度が高ければヒーターを停止させる。それによつて、目的の温度までサンプルを加熱冷却させること、又一定の温度にサンプルを加熱冷却させること、又一定の温度にサンプルを加熱冷却させること、又一定の温度にサンプルを加熱冷却させること、又一定の温度にサンプルを加熱冷却させること。又一定の温度にサンプルを加熱冷却させること。又一定の温度にサンプルを加熱冷却させること。

ルを保つことができる。

レーザービームは光学系によりサンプル収納容 恐内部に導かれ、サンプルの置かれたオプテイカ ルフラットとサンプル設面で反射され、これら反射 射されたレーザービームは干渉し、ニュートンリング像を形成する。このニュートンリング像のは、 レーザービームの波長の2分の1となるので、 のニュートンリング像からサンプルの反り変形 を測定できる。

ガス排気装置とガス導入装置は、サンプル収納 容器内部を真空雰囲気にした後、Ar, Na など の不活性ガスをサンプル収納容器内部に導入する ために存在する。それによつて、大気中では酸化 しやすいサンプルについても、酸化させることな く、薄膜の内部応力、薄膜の熟診説係数、薄膜の ヤング率を測定することが可能となる。

この装置は異なる熱膨張係数、ヤング率を持つ、 2種類の基板上に脊膜を形成した、2コのサンプ ルを同時に目的の温度まで加熱、又は冷却し、そ

て解くことができ、これによつて薄膜のヤング率、 熱膨張係数を求めることができる。

テレビカメラは干渉の結果生じた、サンプルの 反り変形量を示すニュートンリング像を記録し、 データ処理装置に送る。これによつて任意の時点 における選定又は連続的な選定が可能となる。 〔実施例〕

以下、本発明の一実施例を第1回により説明する。

電気炉1はサンブル収納器を兼ねており、これに対ス排気口2とガス導入口3が付いて、容器内のガスを任意のものに置換、あるいは真空にきる。電気炉1中にはオプテイカルフラット 5が備えられており、この上にサンブル4を置した単色光11はピーム キスパンダー9によりその面積を拡げられた後、レンズ6,12およびハーフミラー7を継たたり、カプテイカルフラント5で反射された単色光とサンブル4で反射された単色光とサンブル4で反射された単色光が干渉し、ニュートンリング像を形成した

れらの反り変形域を調定する。このとき、第1のサンプルの基板の無能最低数、ヤング単ポアソン比をそれぞれ。1、E1、v1 とし、第2のサンプルの基板の無能最低数、ヤングル1、サンプル1、サンプル2の表をB1、B2とし、サンプル1、サンプル2の存在れの確膜の長さをB1、B2とし、は1、B2とし、可以である。サングル2の反り変形量の変化を与えた時の、サンプル2の反り変形量の変化を与えた時の、サンプル2の反り変形量の変化を対し、る2であるとすれば、D1》d1かつD2》d2の時、これらの量の間には

$$\frac{8 \delta_{1}}{2} = \frac{6 E_{1}(1 - v_{1}) d_{1}}{(\alpha_{1} - \alpha_{1}) \Delta T}$$

$$\frac{2}{2 I} = \frac{E_{1}(1 - v_{1}) D_{1}^{2}}{6 E_{2}(1 - D_{2}) d_{2}}$$

$$\frac{8 \delta_{2}}{2} = \frac{6 E_{2}(1 - D_{2}) d_{2}}{(\alpha_{2} - \alpha_{1}) \Delta T}$$

$$\frac{2}{2 I} = \frac{E_{2}(1 - v_{2}) D_{2}^{2}}{(\alpha_{2} - \alpha_{1}) \Delta T}$$

という関係が成り立つ。この2つの式はEz、 αz に関する速立方程式なので、Ez, αzについ

後、この像は、レンズ12、13を経て外部に取 り出され、スチールカメラ10などにより記録さ れる。この時、電気炉1の温度を所望の温度に設 定しておけば、いろいろな温度におけるサンプル の反り変形量が制定できる。図中には示していな いが、熱影張係数、ヤング率の異なる2種類の基 板上に目的とする薄膜を形成した、2コのサンプ ルを使用すれば、その反り変形量の差異から確膜 のヤング率、熱影張係数を算出することができる。 又、 薄膜形成時の温度まで電気炉1により加熱す れば、その温度での反り変形量から成膜時に遊積 される真性な薄膜の応力を知ることも可能である。 単色光11を得るためには、レーザー光ではなく、 水銀燈などの光をフイルターに通したものを用い ても良い。スチールカメラ10の代わりに、テレ ビカメラ等を用い、影像データを、データ処理装 置に送れば、連続的な謎定も可能である。

第2回は単色光によりニュートンリング像が生成される原理を示す。単色光14はオプテイカルフラット表面で反射した単色光15とサンプル表

面で反射した単色光16に分かれる。これら反射 した単色光は、オプテイカルフラット5とサンプ ル4とのすきまが、

$$\frac{1}{2}$$
 $\lambda \cdot n$

と表わされるときに強めあい、

$$\frac{1}{2} \lambda \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

と表わされるときに剥めあう。ここに、んは単色 光の波長、nはO以上の整数である。従つて、明

サンプルの反り変形量を測定できる。反り変形量 をより高精度に測定したい場合は、より短い波長 のレーザー光を用いるか、より短い彼長の光のみ を透過させるフィルターを用いれば良い。

本実施例によれば薄膜材料の内部応力、熱膨低 係数、ヤング率を高精度に測定することが可能で ある.

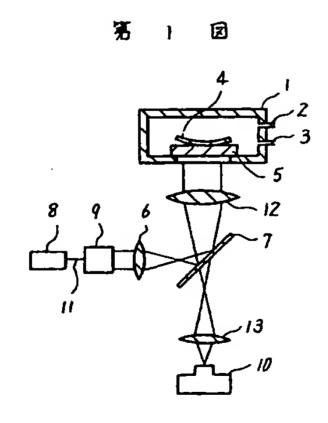
(発明の効果)

本発明によれば、サンプルの反り変形量を高特 皮に御定できるので、薄膜の内部応力、熱膨低係 数、ヤング半を容易に測定することができる。

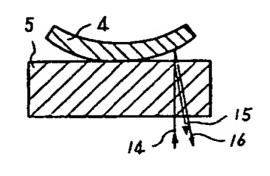
4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明による薄膜材料の機械的特性測 定装置の断面図、第2図はオプティカルフラット 上に置かれたサンプルの反り変形量測定方法の原 理を示す図である。

1… 徴気炉、4… サンプル、5… オプテイカルフ ラツト、11…単色光。



第 2 **3**



- 电气炉
- 4 サンプル
- 5 オプティかしフラット 11 単色光